

PRESENTACIÓN CISMé 2019

Como resultado del arbitraje de los artículos recibidos en base a la convocatoria del Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos 2019, 43 fueron aceptados y seleccionados para publicarse en el número especial “Pistas Educativas”. Estos artículos presentan los resultados de investigaciones en áreas afines a la mecatrónica, tales como la Ing. Mecánica, la Ing. Electrónica y la computación. Cada uno de los artículos que aquí se publican fue evaluado por dos investigadores expertos en el tema, siendo el Comité Técnico de CISMé 2019 el responsable en lo que se refiere a su calidad técnica

El Departamento de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya agradece a la comunidad tecnológica su interés por hacer de CISMé un referente importante a considerar en la planeación de sus actividades de investigación.

La responsabilidad y trabajo como comité editorial CISMé 2019, estuvo a cargo del M.C. Genaro Rico Baeza; y Pistas Educativas realizó la edición de los artículos de acuerdo con sus normas de publicación.

Finalmente, vaya un sincero reconocimiento a todos los coordinadores y evaluadores por su compromiso y voluntad mostrada en todo el proceso de planeación y realización del congreso. Fruto de su trabajo, es este número especial de nuestra revista.

Comité Organizador
Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos 2019